⑲ 日 本 国 特 許 庁(IP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 128533

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)5月22日

21/60 21/56 H 01 L

23/50

R - 6918-5F H - 6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

49発明の名称 半導体装置およびその製造方法

> ②)特 願 昭62-285471

23出 願 昭62(1987)11月13日

73.発 明 者 芹 沢 弘

亨

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑫発 明者 田 大 之 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生產技術研究所内

勿発 明 老 吉 H

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生產技術研究所內

创出 顖 人 株式会社日立製作所 弁理士 中村 純之助 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

#FH

1. 発明の名称

倒代

理

半導体装置およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 厚さ10~100㎞の金属館にリードパターンを 形成したテープ上に半導体素子を搭載した半導 体装置において、入出力用リードパターンの他 に、電気接続とは無関係の複数のリードパター ンを設け、入出力用リードパターンの内部接続 部および外部接続部の一部を残して、リードパ ターン相互を絶縁性耐熱接着フィルムにより物 理的に接続したテープ上に半導体素子を載置し、 インナリードボンディングを行った後、半導体 素子の樹脂封止を行い、入出カリードパターン の外部接続端部を切断してなることを特徴とす る半導体装置。
 - 2、下記の工程からなることを特徴とする半導体 装置の製造方法。
 - i 厚さ10~100mの金属箔について、エッチ

ングあるいは打抜きにより、入出カリードパ ターンと電気接続とは無関係のリードパター ンとからなるリードパターンを形成する工程

- 並 入出カ用リードパターンの内部接続部およ び外部接続部の一部端部を残して、リードパ ターンに所定形状の絶縁性耐熱接着フィルム を貼着する工程
- ・※ 半導体素子をリードパターン上に截置し、 インナリードボンディングを行う工程
 - ⅳ 半導体素子の樹脂封止を行う工程
- ・ ▼ 入出力用リードパターンの外部接続部端部 を切断する工程
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置およびその製造方法に係り、 特に、超薄型・低原価のテープ・オートメーテッ ド・ポンディング(以下、TABと略称する)方 式の適用に好適な半導体装置およびその製造方法 に関する.

【従来の技術】

TAB方式に用いられる従来のメタルー層テー プは、たとえば「電子材料」1985年5月号 72~ 76頁に記載されているように、単純にメタルテー プをエッチングしてリードパターンを形成したも のであった。このため、リードパターンと半導体 素子との内部接続(以下、インナリードポンドと 称する)後の特性試験は、ポッティングによる樹 脂封止後、すべてのリードパターンを外部接続 (以下、アウタリードポンドと称する) 端部で切 り離し、半導体装置単体として、特殊なソケット およびプローブを用いて行わざるを得ず、テープ 状で連続して製造、検査、実装が可能であるとす るTAB方式本来の利点を活かすことができなか った。このため、メタルー層テープは使用者にと って魅力に乏しく、上記文献にみられるように、 バンプ付きテープなどの形として、他の分野でそ の利点を強調することにより鬶用を得ているのが 現状である。しかしながら、このような形の場合 でも、パンプを形成するためのエッチング工程を

ンド部の一部端部を残して、リードパターンに所 定形状の耐熱接着テープを貼着し、半導体素子を リードパターン上に載置してインナリードポンデ ィングを行い、半導体素子の樹脂封止を行った後、 入出力用リードパターンのアウタリードポンディ ング部端部を切断した構造とすることによって達 成することができる。

(作用)

上記により得られた構造の半導体装置は、樹脂 封止された半導体素子は耐熱性接着フィルムを介 して支持用リードパターンにより母材メタルー層 テープに連結、保持され、かつ、入出力用リード は母材メタルー層テープからは電気的に独立した 状態となっていることによって、半導体素子をテ ープ上に搭載した状態で、その特性試験を行うこ とが可能になる。

また、耐熱性接着フィルムの貼着により各リードパターンを連結することによって、製造加工時の取扱いによって発生するリードパターンの変形 を防止することができる。 含むため、製造原価が高くなり、本来の目的とする低コスト性から離れてしまう致命的欠点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

上述したように、メタルー層テープを用いた半 専体装置について、従来技術においては、テープ 搭載状態での特性試験についての配慮がなされて いなかったため、TAB方式の大きな利点とする 製造・試験の自動ー貫ライン化ができないという 問題点があった。

本発明の目的は、上記従来技術における問題点を解決し、メタル一層テープを用いて、しかも、テープ搭載状態での特性試験の実施を可能とする構造の低価格の半導体装置およびその製造方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、メタル一層テープに、入出力用リードパターンの外に、電気接続には無関係の支持用リードパターンを設け、入出力用リードパターンのインナリードポンド部およびアウタリードポ

(実施例)

以下、本発明の実施例について、図によって説明する。

第2図は本発明による半導体装置の製造の中間 段階の状態を示す上面図で、メタル一層テープ1、 入出カ用リードパターン2、支持用リードパター ン3および絶縁性耐熱接着フィルム4からなるこ とを示す。この種用途に用いられるメタル一層テ ープとしては、通常、厚さ10~100mの金属箔が 用いられるが、本実施例においては厚さ50㎞の圧 延銅箔を用いた。また、リードパターンの形成は、 通常、エッチングあるいは打抜きによって行われ るが、本実施例においてはエッチング方法を採用 し、常法のエッチングにより幅75㎞の入出力用り ードパターン2および支持用リードパターン3を 作成した。なお、ここで、パターン形状としては 通常評価試験用として使用している9ピンのパタ ーンを採用した。以上のようにしてパターンを形 成したメタル一層テープについて、そのリードパ ターン 2 および 3 上に、入出力用リードパターン

2のインナリードボンディング部およびアウタリードボンディング部の一部端部を残した状態で、予め角リング状に切断した厚さ約100kmの市販の絶縁性耐熱接着テープ4を貼着した。

次いで、上記リードパターン上に半導体素子 (図示せず)を報置し、入出力用リードパターン のインナリードポンディング後、絶縁性耐熱接着 フィルム4を含めて、通常のポッティング樹脂 (エポキシ系、キュア条件150℃10分)を用いて 半導体素子の樹脂封止5を行い、つづいて、入出 カ用リードパターン2を母材メタル一層テープ1 から切断することによって、本発明半導体素を完成した。

この状態は第1図に示す通りで、この状態において、機脂封止した半導体素子および入出力用リード2は支持用リードパターン3により母材メタルー層テープ1に保持されており、かつ、入出力用リード2は相互に電気的に独立した状態となっていることによって、適切な測定用プローブを用いることにより、メタルー層テープ1上に搭載さ

れた姿で特性試験を行うことが可能となった。

〔発明の効果〕

以上述べてきたように、TAB方式に用いる半導体装置において、本発明による標成の半導体装置とすることおよび本発明によるその製造方法を探ることによって、従来の半導体装置にみられた問題点を解決し、メタル一層テープ上に搭載した状態で特性試験を実施し得、TAB方式本来の大きな利点である製造・試験の自動一貫ライン化を

可能にすることができた。

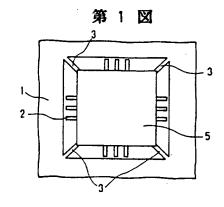
また、同時に、テープ母材としてメタル一層テープを用い、しかも、工程が単純化されることによって、低価格のテープ搭載半導体装置を提供することができるようになった。

なお、本半導体装置の供給を受けた使用者は、 支持用リードパターンを切断し、アウタリードポ ンディングを行い、通常のTAB方式実装の場合 と同一の手法により工程を進めることができる。

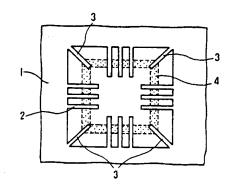
4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明による半導体装置の完成状態を示す上面図、第2回は本発明による半導体装置の 製造の中間段階の状態を示す上面図、第3回は本 発明による半導体装置の製造工程を示す工程図で ある。

- 1 … メタルー層テープ
- 2 … 入出カ用リードパターン
- 3…支持用リードパターン
- 4 … 絶縁性耐熱接着フィルム 5 … 封止樹脂 代理人弁理士 中 村 純 之 助



第 2 図



第 3 図

